

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

URKUNDE

über die Eintragung des

Gebrauchsmusters

Nr. 202 18 796.9

IPC: G01B 3/18

Bezeichnung:
Mikrometer

Automatic measuring pressure force

Gebrauchsmusterinhaber:
Tzeng, Lee-Ching, Kaohsiung, TW

Tag der Anmeldung: 04.12.2002

Tag der Eintragung: 10.04.2003



**Design in Taiwan
Patented in Germany**

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts



Dr. Schade

Dr. Schade